

焼結の科学と技術

Science and Technology of Sintering

開催日:2016年3月14日(月)09:45~12:00 開催場所:E会場

主催団体名:先進焼結研究会

概要 開催内容: 9:45 開会 西村聡之(物質・材料研究機構)

9:50-10:50 「CT 逐次観察によるセラミックス焼結時の粗大欠陥発達挙動の可視化」

田中 諭(長岡技術科学大学)

10:55-11:55 「SPS を用いた直接通電焼結による導電性粉末の固化成型」

井藤 幹夫(大阪大学)

12:00 閉会

参加対象者:焼結について興味のある方

参加費:無料

予定参加者数:40名

申込方法:下記連絡者に電子メールで申し込みをお願いします。

交流会(懇親会)開催予定:予定しておりません

その他・備考:

連絡先

名前:西村 聡之

勤務先:物質・材料研究機構

勤務先所在地:〒305-0044 つくば市並木 1-1

TEL:029-860-4488

FAX:029-851-3613

E-mail:NISHIMURA.Toshiyuki@nims.go.jp